ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, 2012, № 6, с. 85–90

_____ ОБЩАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ____ ТЕХНИКА

УДК 539.1.075

ПРИМЕНЕНИЕ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОУМНОЖИТЕЛЕЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМЫ КОРОТКИХ СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ ОДНОФОТОННЫМ МЕТОДОМ

© 2012 г. В. А. Каплин, В. В. Кушин, Е. Ф. Макляев, С. Н. Федотов, Ю. Л. Теверовский

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Россия, 115409, Москва, Каширское ш., 31 E-mail: kaplinv@mail.ru Поступила в редакцию 14.01.2012 г.

Представлены результаты измерения амплитудных и временных характеристик новых отечественных кремниевых фотоумножителей (SiPM), полученные однофотонным методом с применением пикосекундного твердотельного лазера. Продемонстрировано успешное использование SiPM в измерениях формы и длительности субнаносекундных световых импульсов от светодиода при различных интенсивностях свечения.

введение

Современный уровень исследований быстропротекающих процессов в различных областях физики, техники и технологии предполагает применение высокоскоростных фотодетекторов с высокой квантовой чувствительностью в широком диапазоне длин волн, большим коэффициентом усиления, способностью регистрировать отдельные фотоны. Такими качествами обладают фотодетекторы сравнительно нового типа - кремниевые фотоумножители (SiPM), представляющие собой альтернативу традиционным вакуумным ф.э.у [1-5]. Эти твердотельные фотоумножители активно разрабатываются в последнее время для регистрации слабых оптических сигналов. Известно успешное использование SiPM в качестве фотоприемников сцинтилляционных и черенковских детекторов в ускорительных экспериментах и в области ядерной медицины [6, 7].

Временные характеристики современных SiPM открывают возможность их использования для измерения временного отклика быстрых сцинтилляторов. В этих исследованиях помимо быстрых фотодетекторов необходимы, в том числе, и специальные источники возбуждения сцинтиллятора, дающие результат, максимально приближенный по своим параметрам к его возбуждению заряженной частицей. В качестве таких источников могут рассматриваться, в частности, светодиоды. В настоящее время выпускается большое разнообразие светодиодов, излучающих в различных спектральных диапазонах, в том числе в синей и ближней ультрафиолетовой областях, которые наиболее подходят для возбуждения сцинтилляторов. Электрические и оптические характеристики таких приборов обычно хорошо известны,

однако их временные параметры в литературе, как правило, отсутствуют.

Цель данной работы — изучение некоторых характеристик новых отечественных SiPM и исследование длительности субнаносекундных световых импульсов от светодиода с их применением.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕМНИЕВЫХ Ф.Э.У.

SiPM, структура которого показана на рис. 1, представляет собой сборку на общей подложке большого количества (от нескольких десятков до нескольких тысяч) одинаковых ячеек — элементарных фотодиодов, работающих при напряже-



Рис. 1. Структура многопиксельного кремниевого фотоумножителя (SiPM).

нии *U* на несколько вольт выше пробойного, т.е. в режиме гейгеровского разряда с лавинным умножением числа первично образовавшихся фотоэлектронов. В зависимости от модификации SiPM размеры ячеек могут варьироваться от 20×20 до 100×100 мкм², общая площадь прибора составляет от 1 до 25 мм². Каждая ячейка содержит последовательно включенный токоограничивающий резистор $R \sim 10^5 - 10^6$ Ом для гашения разряда.

При поглощении одного или одновременно нескольких фотонов в одной ячейке с образованием гейгеровского разряда в ней величина заряда (интеграл от импульса тока) на ее выходе $\Delta Q =$ $= C\Delta U$, где $C \sim 0.01 - 0.3 \, \Pi \Phi$ – емкость ячейки, ΔU – превышение напряжения питания над напряжением пробоя (обычно $\Delta U \sim 2-5$ В). Число электронов на выходе может достигать 10⁵-10⁷ в зависимости от площади (емкости) ячейки. Это число не зависит от количества первичных электронов, инициировавших лавину, т.е. амплитуды сигналов от разных ячеек одинаковы и не зависят от начальной ионизации в них. Сигналы со всех ячеек поступают на общие выводы SiPM. Таким образом, на выходе образуется сигнал, пропорциональный числу одновременно "сработавших" ячеек.

Основными достоинствами SiPM являются:

 – более высокая, чем у вакуумных ф.э.у., эффективность регистрации фотонов;

– большое внутреннее усиление;

- низкое напряжение питания ($U \sim 20-70$ В);

– малые размеры;

 – сохранение работоспособности после сильной засветки;

способность выдерживать большие ускорения;

- нечувствительность к магнитному полю.

Можно особо выделить два параметра SiPM, позволяющих измерять форму светового сигнала, в том числе и однофотонным методом:

1) хорошее временное разрешение, обусловленное малой толщиной обедненной области (~2–5 мкм) и очень высокой напряженностью поля в области перехода до $3 \cdot 10^5$ В/см; в таком поле скорость дрейфа носителей заряда может достигать ~ 10^7 см/с и развитие гейгеровского разряда происходит очень быстро (<1 нс);

2) хорошее амплитудное разрешение при регистрации одиночных фотонов, определяемое, в первую очередь, высокой технологической однородностью ячеек — их одинаковыми размерами и емкостью и соответственно одинаковой величиной выходного заряда.

К принципиальным недостаткам SiPM можно отнести сравнительно высокую частоту (~1 МГц/мм²) шумовых импульсов, имеющих ту же амплитуду, что и амплитуда сигнала от одиночных фотонов. Эти шумовые импульсы вызваны "срабатыванием" ячеек из-за термической генерации в них свободных носителей заряда. Их частота может быть уменьшена при охлаждении прибора.

В данной работе использовались кремниевые фотоумножители, разработанные коллаборацией МИФИ-Пульсар [8] для регистрации света в голубой и ультрафиолетовой областях. Они оптимизированы для регистрации слабых световых импульсов и по сравнению с серийно выпускаемыми аналогами обладают лучшей квантовой эффективностью (до 60% для голубого и ближнего ультрафиолетового света).

Измерения проводились с приборами двух типов: однопиксельным SiPM с одиночной ячейкой размером 100×100 мкм и многопиксельным SiPM с чувствительной площадью 1×1 мм², состоящим из 64 ячеек. Сравнение результатов позволяет оценить различие характеристик их выходных сигналов.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ И СХЕМА УСТАНОВКИ

Схема установки для амплитудных и временных измерений с SiPM представлена в упрощенном виде на рис. 2. Для исследования формы световых импульсов от светодиода и анализа собственного временного разрешения изучавшихся SiPM, как наиболее точный, был применен однофотонный метод. Этот метод заключается в измерении интервалов времени от момента возбуждения источника световых импульсов (ИСИ) коротким электрическим импульсом от стартового генератора (СГ) до момента регистрации фотодетектором (SiPM) единственного фотона из ослабленной оптическим аттенюатором вспышки. Регистрация преимущественно одиночных фотонов в SiPM достигалась подбором нейтральных фильтров-поглотителей в оптическом аттенюаторе так, чтобы отношение числа срабатываний SiPM от ИСИ к полному числу вспышек ИСИ составляло ≤0.05. При этом доля вклада мешающих многофотонных событий и шумовых импульсов в измеренном распределении не превышала 3%.

Техника измерения временных и амплитудных параметров сигналов заключалась в использовании импульса от *СГ* в качестве сигнала *Старт* времяцифрового преобразователя (*ВЦП*). Этот же сигнал использовался для формирования импульса, поступающего на вход управления ("Ворота") аналого-цифрового преобразователя (*АЦП*) для запуска измерения амплитуды проинтегрированного в усилителе выходного импульса тока SiPM. Сигналом *Стоп* для *ВЦП* служил выходной импульс формирователя временной отметки со следящим порогом (*ФСП*), фиксирующий момент срабатывания SiPM. Таким образом, установка позволяла наблюдать на осциллографе форму вы-



Рис. 2. Упрощенная схема установки для амплитудных и временных измерений с SiPM. *ИСИ* – источник световых импульсов; *СГ* – стартовый генератор; +*U* – источник напряжения смещения для SiPM; *ФСП* – формирователь со следящим порогом; *ВЦП* – времяцифровой преобразователь; *АЦП* – аналого-цифровой преобразователь; *ПК* – персональный компьютер.

ходных импульсов SiPM и измерять их амплитудное распределение. Кроме того, в режиме однофотонной засветки можно было регистрировать распределение интервалов времени от момента запуска *ИСИ* до появления выходного импульса SiPM (т.е. временной отклик SiPM при его возбуждении лазером либо кинетику световой вспышки от светодиода).

Для изучения временно́го отклика SiPM в качестве *ИСИ* использовался полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм и длительностью светового импульса на полувысоте ~30 пс. При однофотонной засветке лазерным импульсом такой малой длительности форма регистрируемого временно́го спектра определялась, в основном, разбросом времен задержки формирования выходного импульса SiPM (существенно более медленного, чем использованный лазер). Вклад длительности светового импульса лазера и флуктуаций его задержки в измеренное таким образом временно́е разрешение SiPM был небольшим и не учитывался.

Импульсным световым источником ИСИ в измерениях со светодиодом являлся сам исследуемый светодиод. В качестве стартового генератора СГ для возбуждения светодиода в прямом направлении использовался формирователь короткого

ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА № 6 2012

(\leq 1 нс) импульса на основе лавинного транзистора. При однофотонной засветке SiPM вспышкой от светодиода форма полученного таким образом распределения (временно́го спектра) практически совпадает с усредненной формой вспышек (кинетикой свечения) *ИСИ*, поскольку длительность свечения исследованных светодиодов многократно превышала временно́е разрешение SiPM вместе с *СГ* и *ВЦП*.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

На рис. 3 представлены амплитудные спектры сигналов с многопиксельного и однопиксельного SiPM при слабой световой засветке, когда в среднем регистрируется меньше двух фотонов за вспышку. В левый пик на каждом из спектров попадают события при отсутствии сигнала с ячеек SiPM во время вспышки (т.е. в среднем с нулевой амплитудой), и его ширина задана уровнем шума на входе усилителя. Второй пик соответствует амплитуде сигнала только от одной ячейки, следующий пик – от двух одновременно и т.д. Хорошее амплитудное разрешение позволяет при необходимости надежно выделять события, соответствующие регистрации фотонов от вспышки только в одной ячейке либо одновременно в заданном



Рис. 3. Амплитудные спектры сигналов от многопиксельного (**a**) и однопиксельного (**б**) SiPM при слабой засветке.



Рис. 4. Типичные осциллограммы выходного импульса однопиксельного (a) и многопиксельного (б) SiPM.

числе ячеек (до нескольких десятков) без существенного перекрытия соседних пиков.

На рис. 4 приведены типичные осциллограммы выходных импульсов SiPM. Длительность им-



Рис. 5. Временные спектры сигналов, измеренные в однофотонном режиме, при засветке коротким лазерным импульсом для однопиксельного (а) и многопиксельного (б) SiPM.

пульса на полувысоте составляла около 1 нс для однопиксельного и 4 нс для многопиксельного SiPM.

Типичные распределения флуктуаций задержки срабатывания SiPM, измеренные в однофотонном режиме при засветке импульсом лазера, показаны на рис. 5 для однопиксельного и многопиксельного SiPM. Собственное временное разрешение для одной ячейки при регистрации момента вспышки (с учетом небольших вкладов в ширину пика длительности лазерного импульса света ~30 пс и ширины канала $B \mu n - 20$ пс), как видно из рисунка, меньше 89 пс (для оценки ширины спектра используется полная ширина на половине высоты — FWHM). Многопиксельный SiPM показал лишь незначительное ухудшение временно́го разрешения — оно не превышало 95 пс.

Полученные результаты: хорошее временное разрешение и малый амплитудный разброс однофотонных импульсов при большом усилении – демонстрируют большие возможности применения SiPM при проведении измерений однофотонным методом.

ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА № 6 2012



Рис. 6. Формы световых импульсов светодиода RLU 395-8-30 для разной интенсивности вспышки: \mathbf{a} – при вспышке слабой интенсивности, $\mathbf{\delta}$ – при увеличении интенсивности приблизительно в 100 раз.

На рис. 6 представлены измеренные однофотонным методом формы световых импульсов светодиода RLU 395-8-30 для разных интенсивностей световой вспышки. Короткий импульс получался при малой амплитуде импульсов от СГ и соответственно при небольшом числе фотонов во вспышке. При увеличении интенсивности вспышки коэффициент ослабления оптического аттенюатора подбирался таким, чтобы отношение числа срабатываний SiPM к числу вспышек ИСИ оставалось неизменным (≤0.05). Относительное изменение интенсивности вспышки оценивалось по коэффициенту ослабления оптического аттенюатора. Необходимо отметить, что увеличение амплитуды импульсов СГ приводило, по-видимому, не только к росту интенсивности свечения, но также к увеличению длительности воздействия на светодиод управляющего импульса от СГ.

Измеренная зависимость длительности свечения светодиода RLU 395-8-30 от интенсивности вспышки представлена на рис. 7. Интенсивность вспышки варьировалась (ориентировочно от 10^5 до 10^8 фотонов) изменением амплитуды импульса на выходе *СГ* в пределах от 3 до 35 В при непосредственном подключении светодиода к кабелю с





Рис. 7. Зависимость длительности свечения светодиода от интенсивности вспышки.

волновым сопротивлением 50 Ом. Наиболее короткий световой импульс от светодиода с длительностью на полувысоте ~330 пс при числе фотонов во вспышке порядка 10^3 удалось получить при использовании дополнительного короткозамкнутого отрезка кабеля длиной 2 см, включенного параллельно светодиоду для укорачивания импульса от *СГ*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что характеристики новых кремниевых фотоумножителей, такие как большое усиление, малый амплитудный разброс однофотонных импульсов, хорошее временное разрешение, позволяют успешно использовать их в измерениях формы и длительности субнаносекундных световых импульсов, в том числе и от светодиодов. Следует отметить, что при использовании SiPM настройка аппаратуры оказывается значительно проще, чем при использовании вакуумных фотоумножителей (не требуется отбор ф.э.у. по шумам и выбор режима регистрации одноэлектронных импульсов). Кремниевые фотоумножители можно использовать также для измерения кинетики свечения сцинтилляторов и в качестве фотоприемников в сцинтилляционных детекторах. Однако для эффективного светосбора необходимы SiPM с большей чувствительной площадью. При этом увеличение шума можно частично компенсировать амплитудной дискриминацией выходных импульсов, оптимизацией схемы сбора света и размеров чувствительной области, а также охлаждением SiPM.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Bondarenko G., Buzgan P., Dolgoshein B. et al.* // Nucl. Instrum. and Methods Phys. Res. 2000. V. A442. P. 187.
- 2. *Buzgan P., Dolgoshein B., Filatov L. et al.* // Nucl. Instrum. and Methods Phys. Res. 2003. V. A504. P. 48.
- 3. *Dolgoshein B., Balagura V., Buzgan P. et al.* // Nucl. Instrum. and Methods Phys. Res. 2006. V. A563. P. 368.
- 4. *Adloff C., Dolgoshein B., Popova E. et al.* // J. of Instrumentation (JINST). 2010. 5 P05004.
- 5. Hamamatsu Technical Data Sheet; http://jp. hamamatsu. com/resources/products/ssd/pdf/tech/mppc_technical_ information_e.pdf
- 6. *Andreev V., Balagura V., Bobchenko B. et al.* // Nucl. Instrum. and Methods Phys. Res. 2005. V. A540. P. 368.
- 7. Buzgan P., Dolgoshein B., Filatov L. et al. // Nucl. Instrum. and Methods Phys. Res. 2006. V. A567. P. 78.
- 8. *Клемин С., Кузнецов Ю., Филатов Л. и др. //* Электроника: наука, технология, бизнес. 2007. № 8. С. 80.